



MINISTERIO  
DE CIENCIA, INNOVACIÓN  
Y UNIVERSIDADES



**CSIC**  
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

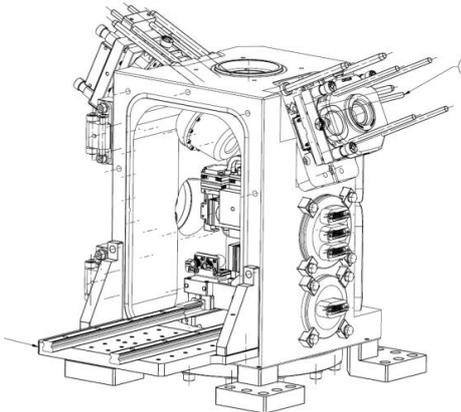


Instituto de Micro y Nanotecnología

El **Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN-CNM, CSIC)** abre una solicitud de envío de ofertas para la **fabricación de una cámara de vacío y prueba de fugas de la misma.**

La cámara de vacío debe cumplir las siguientes especificaciones:

- Seguir un plano similar al mostrado en la siguiente imagen.



- La cámara podrá alojar 3 etapas de nanoposicionamiento tridimensional.
- La cámara podrá dar entrada y salida a la conexión de todos los posicionadores, además de a 2 fibras ópticas.
- La cámara tendrá 1 puerta de acceso en uno de sus laterales y 3 ventanas que permitan alojar objetivos ópticos en los otros lados.
- La parte inferior de la cámara deberá ser compatible con la conexión de bombas de vacío.

Las ofertas deberán enviarse antes del **12 de Mayo de 2025** y deben incluir información sobre el coste y el tiempo de entrega